# 東北放射光計画

# Synchrotron Light in Tohoku, Japan (SLiT-J)

# – 光源加速器システムの概要 – Outlook of Light Source Accelerator Complex

# version 2013.5

濱 広幸 + 加速器・ビーム物理部門 東北大学電子光理学研究センター 東北大学大学院理学研究科物理学専攻

SLiT-Jデザインチーム SPring-8/高輝度光科学研究センター



## Emittance vs beam energy of 3rd generation light sources in the world





国内には多数の小規模放射光リングがあるが、 第3世代リングはSPring-8のみで、各国が保 有・建設している最新の3GeVクラス高輝度リ ングはない。また施設のすべてが関東以西にあ り、東北・北海道には放射光拠点がない。





• SLiT-J/STIR v. 2013.5

•5

# 東北3GeV放射光計画の立脚点と目標

#### 【背景】

最新加速器テクノロジーを駆使した3GeVクラスの中型放射光リングは、高輝度 であり汎用性に優れた利用機能を備えることができる。放射光科学においての利用 研究分野が広く、利用者数も極めて多い軟X線領域付近をカバーする中核施設を、 本邦に開設することは、日本の放射光科学展開に急務である。

#### 【期待】

先端3GeVクラス高輝度リングの施設規模は国内唯一の第3世代光源である SPring-8の1/4程度であってもあり、軟X線領域での光源性能は現在のSPring-8の それと同等以上を期待する事ができる。建設費用はもちろん、徹底的なエネルギー 消費管理の導入によって運転経費も低く抑えられ、高いコストパフォーマンスを達 成できる可能性を持つ。

### 【光源加速器目標】 最適化波長領域 最大輝度 水平エミッタンス 光源リング周長 将来オプション その他

SLiT-J/STIR v. 2013.5

 $0.1 \sim 10 \text{ keV}$ 10<sup>21</sup> phs/s/mm<sup>2</sup>/mrad<sup>2</sup>/0.1%b.w. @ 1 keV

 $\sim 1 \text{ nmrad}$ 

~ 300 m

full-energy入射可能な線形加速器によるsoft-XFEL 真空封じアンジュレータ、Cバンドリナック等の本邦独自 の加速器技術の発展的継承 6

### 高輝度光源設計の戦略

輝度とエミッタンス  
Brilliance = 
$$\frac{dN_{photon}/dt}{4\pi^2 \sigma_x \sigma_{x'} \sigma_y \sigma_{y'}} \frac{\Delta \omega}{\omega} \left( ph/s/mm^2/mrad^2/0.1\% bw \right) \propto \frac{I_{beam}}{\varepsilon_x \varepsilon_y}$$
  
 $\varepsilon_x = \frac{\gamma^2}{J_x \rho} \langle H \rangle_{dipole} \qquad H(s) = \gamma \eta^2 + 2\alpha \eta \eta' + \beta \eta'^2$ 

●理論的最小エミッタンス

Theoretical minimum emittance

$$\varepsilon_{x}^{\min} = \frac{1}{4\sqrt{15}} \frac{C_{q} \gamma^{2} \theta^{3}}{J_{x}} (achromat), \qquad \varepsilon_{x}^{\min} = \frac{1}{12\sqrt{15}} \frac{C_{q} \gamma^{2} \theta^{3}}{J_{x}} (non - achromat)$$

$$C_{q} = 3.83 \times 10^{-13} \text{ (mrad)} \qquad \Rightarrow \text{ for 3 GeV ring}$$

$$\theta; \text{ bending angle (rad)} \qquad \qquad n_{B} = 20 \rightarrow \approx 23 \text{ nmrad}$$

$$n_{B} = 40 \rightarrow \approx 2.7 \text{ nmrad}$$

$$n_{B} = 60 \rightarrow \approx 0.82 \text{ nmrad}$$

 $n_{\rm B}$ ; number of identical bending magne

沢山の偏向磁石からリングを構成し、1つの磁石の偏向角度を小さくすればエミッタンスは 小さくなる。 リングは増々巨大になる、

SLiT-J/STIR v. 2013.5

P

## 何かと話題のMAX-IV



FIG. 2: Beta functions  $\beta_x$ ,  $\beta_y$  and dispersion  $\eta_x$  for one achromat of the 3 GeV storage ring. The position of the dipoles, quadrupoles, and sextupoles are indicated at the bottom.

TABLE I: Parameters for the MAX IV 3 GeV storage ring. Permanent-magnet damping wigglers (PMDWs) are used to further reduce the storage ring emittance (see Section II C).

Energy [GeV]	3.0
Main radio frequency [MHz]	99.931
Harmonic number	176
Circulating current [mA]	500
Circumference [m]	528
Number of achromats	20
No. of long straight sections available for IDs	19
Betatron tunes (horizontal / vertical)	42.20 / 14.28
Natural chromaticities (horizontal / vertical)	-49.8 / -43.9
Corrected chromaticities (horizontal / vertical)	+1.0 / +1.0
Momentum compaction factor	$3.07 \times 10^{-4}$
Horizontal damping partition $J_x$	1.86
Horizontal emittance (bare lattice) [nm rad]	0.326
Horizontal emittance (with 4 PMDWs) [nm rad]	0.263
Radiation losses per turn (bare lattice) [keV]	360.0
Radiation losses per turn (with 4 PMDWs) [keV]	572.1
Natural energy spread	0.077%
Energy spread (with 4 PMDWs)	0.096%
Required dyn. acceptance (hor. / ver.) [mm mrad]	7.1 / 1.3
Required lattice momentum acceptance	$\pm 4.5\%$

- ・7つの偏向磁石でセルを構成(両端のそれは半分の長さ)して、低エミッタンス化。
- ・マルチポールウィグラーを導入して放射減衰効果を増強し更に低エミッタンスを狙う。
- ・1 セルが長いため周長が530mもありながら20セル。
- ・クロマティシティー補正の6極磁場が非常に強く、そのためにビーム動力学上の非線形性 も極めて強い。
- ・その補正に8極磁石まで動員 🖙 極端に複雑なビーム光学

マルチベンドに対する妥協点をどのように見いだすか

• SLiT-J/STIR v. 2013.5

## SLiT-J/4ベンドハイブリッドオプティクス





Basic Parameters of SLiT-J Storage Ring					
電子ビームエネルギー	2.998 GeV				
ラティス構造	4 -bend cell				
周長	339.92 m				
セル数	14				
直線部	5.00 m × 14				
短直線部	1.11 m × 14				
ベータトロンチューン	(25.60, 6.56)				
自然クロマティシティ	(-61.1, -40.5)				
自然水平ミッタンス	1.15 nmrad				
運動量収縮因子	0.00055				
自然エネルギー幅	0.0815 %				
直線部のラティス関数	(b <sub>x</sub> , b <sub>y</sub> , h <sub>x</sub> ) = (12.7, 3.35, 0.066) m				
減衰時間	(t <sub>x</sub> , t <sub>y</sub> , t <sub>s</sub> ) = (8.5, 11.9, 7.5) ms				
偏向磁石による放射損失	0.57 MeV				
RF加速周波数	508 MHz				
RF加速電圧	3 MV				
ハーモニック数	576				
自然バンチ長	3.43 mm (11.1 ps)				

### ビーム動力学上の非線形補正による安定性の確保

 $\left(\frac{\partial v_x}{\partial \delta}, \frac{\partial v_y}{\partial \delta}\right), \left(\frac{\partial v_x}{\partial J_x}, \frac{\partial v_y}{\partial J_y}\right), \left(\frac{\partial v_x}{\partial J_y}, \frac{\partial v_y}{\partial J_x}\right), \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial \delta \partial J_x}, \frac{\partial^2 v_y}{\partial \delta \partial J_y}\right), \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial \delta \partial J_y}, \frac{\partial^2 v_y}{\partial \delta \partial J_y}\right), \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial \delta \partial J_y}, \frac{\partial^2 v_y}{\partial \delta \partial J_y}\right), \dots \dots$ 

#### 遺伝的アルゴリズムGenetic Algorithms (GA)とは

- ・遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithms : GA)とは生命の進化 (evolution of life)のように、交叉(crossover)、突然変異(mutation)、 淘汰(selection)を繰り返しながら環境に適応することをコンピュータ 上で模擬したもの
- データ(解の候補)を遺伝子で表現した「個体(individual)」として扱い、「個体」の集まりである「集団(population)」の進化の過程をシミュレートすることで最適化問題を解く手法
- ・解が適合度という形で評価できるなら解の適合度に対する連続性 や可微分性がなくても答えを探すことができる → 不連続な関数 やキンクのある関数の解を見つけることができる
- ・(注) GAは厳密解を与えるものではなくて確からしい解を導くもの。
- (Note) GA will not get the exact solution, but may lead a solution close to that.



オンモーメンタム粒子及びオフモーメンタム粒子に 関するダイナミックアパーチャー(直線部で観測) 六極磁石のアライメントエラー ( $\sigma = 50 \mu m$ , 2  $\sigma$  cut) による力学的口径の縮小



• SLiT-J/STIR v. 2013.5

全ての挿入光源を最小ギャップにした場合の電流依存ビーム性質変化 (水平□垂直エミッタンス結合比 K)

1 nC/bunch => 169 mA (1/3 buckets case) 400 mA => 2.36 nC/bunch



- ・挿入光源による放射減衰効果が大きい -> エミッタンス減少
- ・400mA以上の高電流運転では光源性能劣化は免れない
- ・400mA以下でもトップアップ運転は必須
- ・リングインピーダンスやCSRによる不安定性の詳細調査が必要

X

•  $\kappa = 0.2 \%$ 

 $\kappa = 1 \%$ 

 $\kappa = 2\%$ 

電磁石



#### 高周波加速系

加速電圧:3 MV, 最大放射パワー:480kW, 空洞ロスパワー:340 kW



#### 挿入光源

代表的な挿入光源の光子エネルギー範囲、輝度/フラックス密度、放射光パワー分布の角度広がり、全放射パワー 輝度 [photons/s/mrad<sup>2</sup>/mm<sup>2</sup>/0.1%b.w.]、フラックス密度 [photons/s/mrad<sup>2</sup>/0.1%b.w.]

	ID type	光子エネルギー [keV]	Brilliance/ Flux Density	放射パワー密度分布 最大角度広がり H/V [mrad]	最大全放射 パワー [kW]
HXU 5m ID sec.	planar	1.3 ~ 30	$\frac{10^{19} \sim 10^{21}}{10^{17} \sim 10^{19}}$	±0.5 / ±0.4	18.5
SXU1 5m ID sec.	helical	0.2 ~ 2.0	~ 10 <sup>20</sup> / ~ 10 <sup>18</sup>	±1.0 / ±1.0	11.4
SXU2(EUV) 5m ID sec.	helical	0.04 ~ 1.3	$10^{19} \sim 10^{20}/$ $10^{17} \sim 10^{18}$	±1.5 / ±1.5	18.3
MPW 1m short ID sec.	planar	1~100	$10^{15} \sim 10^{17}/$ $10^{13} \sim 10^{15}$	±1.7 / ±0.5	6 ~ 7



HXU(λ<sub>u</sub> = 18 mm, N<sub>u</sub> = 241, K<sub>max</sub> = 2.3)からの放射@400mA ● SLIT-J/STIR v. 2013.5



MPW1(λ<sub>u</sub> = 40 mm, N<sub>u</sub> = 20, K<sub>max</sub> = 6.62)、MPW2(λ<sub>u</sub> = 50 mm, N<sub>u</sub> = 16, K<sub>max</sub> = 9.35)及 びBend(0.8T)からの放射@400mA



フロントエンドの機器レイアウト案 (X線アンジュレータビームライン用)

• SLiT-J/STIR v. 2013.5

#### Cバンド-フルエネルギー線形入射器

線形入射器の諸性能				
Beam energy	Е	3 GeV		
Energy spread	$\Delta E/E$	< 1 %		
Energy stability	δΕ	< 0.1 %		
Beam charge	Q	~ 1 nC (max) 0.5 nC (通常積み上げ時)		
Charge stability	δQ	~ 1 %		
Normalized emittance	γε	< 5 mm.mrad (入射用) ~ 1 mm.mrad(本文参照)		
Unnormalized emittance	3	< 1.7 nm.rad		
Bunch length	τ	< 5 ps		
Repetition rate	f <sub>rep</sub>	25 Hz (max)		



建屋・消費電力



建屋平面図